10/696,251

⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

# 母公開特許公報(A) 昭6

昭63-156516

@Int\_Cl\_4

證別記号

厅内整理番号

**四公開 昭和63年(1988)6月29日** 

B 01 D 53/22 C 01 B 13/02 F-8314-4D Z-7508-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

9発明の名称 酸素選択透過装置

②特 頭 昭61-304169

司

❷出 顧 昭61(1986)12月19日

砂発明者 関戸

聰 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下枝研株

式会社内

**@**発明者 竹田 武

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内

**6発明者 土屋 宗次** 

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内

②出 顋 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

20代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 網 書

1. 発明の名称

**政宗選択透過装置** 

2. 特許請求の範囲

(1) 外部空間と圧力差を有する吉閉空間を形成する隔壁の少なくとも一個域に酸素透過部材を配し、前配酸素透過部材が多孔質支持体の外側に分子式 Sr1+x La 1-x 2 Co-x Max Os-3 (低しMa: Fe、Max Cr、Vの中から選ばれた少なくとも1種の元素、O≤x≤1、3≤0.5)からなる電子-O²-イオン混合導電体と分子式SrMa'Os (Ma': Ti、Zr、Hfの中から選ばれた少なくとも1種の元素)からなる粒間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる粒間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる粒間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる粒間析出剤とを少なくとも1種の元素を含む混合結結体を担持したことを特徴とする酸素選択透過装置。
(2) 混合統結体が、Ag、Pd族、Pt族の中から選ばれた少なくとも1種の元素を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項配載の酸素選択透過

(3) 密閉空間が波圧されていることを特徴とする 特許請求の範囲第1項配象の機需選択透過装置。 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は高温パーナ、健康、医療、細胞培養などにおいて、酸素の高純度、高濃度化が簡単かつ 高速度で行なえる酸素選択透過装置に関するもの である。

従来の技術

従来、気体分離用膜として知られているものは、 主として有機高分子膜であり、例えば、オルガノ ポリシロキサンーポリカーポネート共重合膜、ポ リトリメテルシリルプロピンなどガス溶解性が高 く、拡散係数が大きい膜に酸素に対して特異吸着 を示す金属フタロシアニンなどを複合化して分離 能を附加している。

また、ゼオライトを用いるモレキュラーシープ による吸脱潜法が酸素富化のために行われている。 さらに、安定化、あるいは部分安定化ジルコニ アのようを限索イオン導電体、SIX La<sub>1-X</sub>CoO<sub>3-8</sub> のようを電子と酸索イオン混合導電体を用い、電 解によって、また酸素機板電池を短絡することに よって酸果の高純度、あるいは高濃度のガスを得 よりとすることも行たわれている。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら上記有機高分子膜を用いるものは、 装置としては簡単にできるが、高濃度、高純度の ガスが得られにくる、また、耐熱性が劣しいため に高温雰囲気で使り高炉送風用、または高温パー ナ用に用いるのに問題がある。

また、モレキュラーシーブによる仮脱着法では、 酸素の吸着及び脱着の工程を必要とし、設備が複 維となり経済的に不利を免れない。

さらに、酸素イオン導電体、あるいは混合導電体を用い、電解によって、また機長電池を短絡することによって酸素を得る方法は、高純度、高機度のガスを得るのに進しているが、高温でないが、高温でなる。酸素イオン導電率が低く、多量の酸素を得るのが難かしくなる。酸素イオン導電率が大きくなる400で以上の高温にかいて、電解による方法の事ながら高速、多量の酸素を得るのに適しているが、鈍

前にも述べたように混合導電体を用いて酸素選択透過膜とすることは古くから知られ、発明者の一人は既にこの膜を利用して最元性の存容ガス (CO、HCなど)が過剰の場合でも自動的に外部から酸素を呼び込んで完全に浄化できる排ガス浄化装置の停許出順を行なっている。

混合導電体膜の両側の限素の分圧をそれぞれ  $P'O_2$  と $P''O_2$  とすると、限素分圧の高い方  $(P'O_2)$  から限素が膜中に取込まれ、低い方  $(P''O_2)$ に $0^{2^{-1}}$  イオンとして移動してガスとして放出される。その場合の移動速度  $\phi$  は、本発明に用いられる混合 導電体では一般に電子導電率  $\sigma_0 >> 0^{2^{-1}}$  イオン導電率  $\sigma_0 >= 0$ 

置が複様になり経済的に不利となる欠点をもって lot-

本発明は上記従来の欠点を解析するもので、混合導電体膜を用い、高純度、高濃度の酸素を高速、 多量に得るのに適した酸素選択透過装置の提供を 目的とするものである。

問題点を解決するための手段

本発明は上記目的を達成するもので、その技術的手段は、外部空間と圧力差を有する密閉空間を形成する隔壁。少なくとも一領域に酸素透過部材を配し、前記酸素透過部材が、多孔質支持体の外側に分子式  $Sr \frac{1+\chi}{2} La \frac{1-\chi}{2} Lo_{1-\chi} Mex O_{3-\delta} (但し Me: Fe、Mn、Cr、V の中から選ばれた少なくとも1種の元素、<math>0 \le x \le 1$ 、 $\delta \le 0.5$ )からなる電子 $-0^{-\chi}$ イオン混合導電体と分子式  $Sr Me'O_3$ (Ma': Ti、Zr、Hl の中から選ばれた少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間析出剤とを少なくとも1種の元素)からなる技間が出剤となりなる。

作用

できればそれだけ、移動速度を上げることができる。本発明は、 $Sr\ Me\ O_3$ ( $Me: Ti\ Zr\ Hf$ )が  $Sr\ \frac{1+x}{2}$ .  $La\ \frac{1-x}{2}$   $Co_{1-x}\ Mex\ O_{3-\sigma}$ ( $Me: Fe\ Mn$ 、 $Cr\ V$ )との温合筋結した際に 2 相分触して  $O^{3-}$  イオン導電に都合のよい粒界の増大を起すという知見に基ずいている。

すなわち外部空間と密閉空間との間に圧力差を 設けるととにより、酸素が分圧の高い方から、電 荷転移反応 O₂ + 4e → 20²- によって膜中に取入れ られ、分圧の低い方に拡散して固一気界面で電荷転位 逆反応 20²-→ O₂ + 4e によって純粋な酸素ガスと して放出する一連の過程において Sr Me O₂ の作用 は、膜中の O²- イオンの拡散速度の増大に役立つ。 例えば密閉空間を減圧した場合、外部空間から、 電子ーイオン混合導電体と粒間析出剤とを少なく とも含む混合始結体からなる酸素選択透過度、多 孔質支持体を透過して、高純度、高濃度の酸素を 高速、多量に得ることができる。

また本願発明の混合焼給体中にHg、Pd族、Pt 族の中から選ばれた少なくとも1種の元素を含む

# 特陽昭63-156516 (3)

場合、かかる元素は低温での  $\sigma_0^{s-}$  の急減の主因を なしている  $O_s$  +  $total = 20^{s-}$  なる電荷転移反応の触媒と して作用し、電荷転移反応の速度の増大に役立ち、 高純度、高濃度の酸素を簡単に得られる温度領域 を低温へと拡大させるととができる。

#### 宴旅例

以下に本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。

第1回は本発明の一実施例における酸業選択透 通装置の基本概念を示す断函数である。図におい て1は多孔質セラミック管(必ずしも管である必 要はない)であり、2は多孔質セラミック管1の 外側に設けられた酸素選択透過膜である。これら からなる酸素選択透過部材については後に詳しく 述過度2からなる酸素選択透過部材の両端に酸素 を通さない不能透セラミック支持体4を設けて密 閉空間を形成し、さらに一方の不能透セラミック 支持体4にポンプ3を設け、密閉空間を減圧する よりにしている。

イオン導電率の割合を示す。

以下命白

次に政素選択透過部材の作成れついて配す。

(i) Sre.es Laq 35 COor Feq. O2-8 K SrTiを 0、20、40、60、80 mo 1 % の割り合いて添加し、別 K SrZrO3、SrHfO3をそれぞれ40と30 mo 1 % (のが が最も高い添加量) 添加したものを加えて、それぞれを乳鉢中で良く混合した後径10 m、厚さ 1 m の で 板 K 成型 し、1300 でで 2 hr 加熱して焼給体を作った。

焼結したもの > X 線回折で見ると、 Srees Loos Como Foo. 9 O3 - 8 の回折線の近傍に第 2 物質を添加したものは新しい回折線が表われ、森加量に応じてそのピークの相対強度が変るととから、 2 相分離しているととが確認できた。

ついで、AC1KHは、2 増子法で各試料の全導電率、雰囲気ガスを空気からCOrooppm/残りCO. 化変えた鳥天枠による重量変化から酸素イオン導電率を求め、混合焼給による電子導電率でもと酸素 イオン導電率の変化への影響を確認した。第1 表は、800 ででのそれらの制定結果を示したものである。表において to<sup>2-</sup> は全導電率に対する酸素

寒寒
40
40 <sub>0</sub>
2
3
4
4
ည် ၀
8
ななって
Ö
Me Me O
N S
~~ ~~
-4

政会SrM603	选合割合 (mo1%)	(E)/S)	oo*− (S∕æ)	- <sub>2</sub> 01
	0	1.69×108	7.49×10-1	4.4 9×10-
	2.0	3.91×10°	1.21×10-1	3.1 0 × 1 0
SrT10,	0.4	6.38×101	1.63×10-1	2.5 6 X 1 0 4
	0 9	6.74×10°	1.40×10-1	2.0 7 × 1 0 T
	8 0	2.9 3 × 1 0 "	3.08×107	1.0 6×1 0-1
SrZrO3	4.0	7.50×10	1.5 4× 1 0 -1	2.0 5 × 1 0-4
SrHfOs	3.0	7.20×10'	1.26×10~	1.75×10+

姿から明らかなように、SrMeOs の軽加により、 電子導電率 se は低下するが、酸素イオン 導電 帯 **∞0<sup>1-</sup>は無話加の場合に比べ 2 倍以上増大させる**こ とがてきる。その季加量は SrTiO の場合 20 mol %から40 mol%が好適であり、60 mol%の場合が 最も高い値を示した。 80 mol % となると無軽加の 場合よりも co²‐の値が低くなった。 SrZrOz、 場合に 802- が量大となった。しかも SrTiOsを20 mol %~ 60 mol %, SrZrO, & 40 mol %, SrHf O& 30 mol %添加した場合はいずれる、膜として必要 な ๑>> 💅 の条件が成立っていることが、to\*~ の値から確認できた。第2図には、SrTiOs 60mol %混合のものと無益加のものについて、畑との\*\* の温度依存を示した。とれから第1表に示した迅 合添加の効果は 400 で以上の湿度領域で成立つと とが確認できた。

(i) (i)で作製した混合焼結体の粉末を水素炎培射 により外径40m、長さ200m、厚さ1mの多孔質 アルミナセラミック管の(多孔度70%)外側に約

以上の高濃度であった。

試料の複類かよび程度による酸素の透過速度は、 それぞれ第4 図と第5 図に示すように、(i)で求めたの2・の値を(i)式に入れて計算したもの 3 約4 割であった。多孔質アルミナ管1 に熔射担持しているために有効透過版画機が約4 割に低下していると考えると、透過速度は(i)式に示される膜の 0<sup>2-</sup>イオン導電率 の2、温度でおよび膜の両側の酸素分圧の比 P62/P62、膜の有効版画機 A、厚させのみで表わされると考えてよいと思われる。

(ii) Sreas Lae 23 Coar Peas O3-3 K SrTiO3 を 60 mol % の割合で加え、(i)と同様に焼結を行なった 試圧を Ag/103 水溶液、 Pdcl2、 213 Oエタノール 溶液、 H3 (Ptele )、 6H3Oエタノール溶液(それ ぞれ 1 mol/1 溶液)に減圧下で浸漉し、 130 でで 30分間加熱乾燥した。それぞれの試料について この含浸一乾燥の操作を 1、 2、 4 回緯返したものを作り、 800 でで 30分間加熱して熱分解を行なった。 作製した試料全部について 800 での でと でった。 Pdcl2-2130 エタノール 形液含浸 2 回のもの

200 pm の厚さに培射し、空気中で900 で、1 Rr 加熱した。 X線回析によると培射したまりの膜はかなり結晶が乱れているが、900 で、1 Rr 加熱によってほど(i)と同じものが得られていることが確認できた。

このようにして作成された管を用いて第1図に 示す透過装置を作成し、この装置を第3図に示す ガス透過速度を初定した。図に登置に、酸条 ガスの透過速度を初定した。図にかいて1は多孔 質セラミック管、2は酸素器択透過膜、3はポポンプ、4は不参透セラミックを気が、6はポパークである。5は質量を開発がある。5は変量が、6はパークである。第1図に示した酸素のでは、20回じになる。第1図にがよりでは、20回じになる。第20にが、20回じになる。第20にが、20回じになる。では、20回じになる。では、20回じによりでは、20回じにはは、20回じには、20回じには、20回じにはは、20回じにはは、20回じには、20回じにはは、20回じにはは、20回じには、20

と含浸を行なわなかったものについて各温度で σeと σο² を研定した。 例定方法は(i)に述べた方法 に準じて行なった。 800 ででの例定結果を第2 表 に示した。

以下杂白

# 特開昭63~156516(5)

### 発明の効果

以上要する化本発明は、外部空間から隔壁化よって遮蔽された密閉空間を形成し、この隔壁の少なくとも一領域に、多孔質支持体の外側に電子ー 0<sup>2-</sup>イオン混合導電体と粒界析出剤とを少なくとも含む混合統結体を設けた農業選択透過部材を設け、密閉空間と外部空間との間に圧力差を設けるとにより、農業選択透過部材を通して高純度、高濃度の農業を、高速で、多量に得ることができる利点を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明

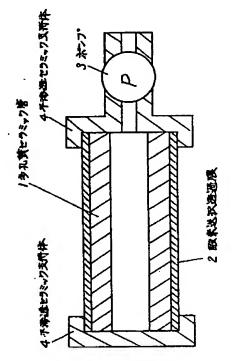
第1四は本発明の一実施例における酸素選択透

2.2 2 × 1 0 -1 . 2.20×104 2.31×104 2.33×104 2 教材採金属の格位による800 ごにかける るかにびらくの影響 2.07×10 6 X 1 + 0 t 23 2.0 0 × 1 0 -1 2.1 2 × 1 0 <sup>-1</sup> 2.1 0 × 1 0<sup>-1</sup> 1.40×10" 1.81×107 2.07×104 (8/a) ွ စိ 8.23×10° 8.98×10° 8.00×10° 674×10° (8 /cm) 9.0 1 × 1 8.95×1 **有效回数** 0 04 N 档 4 Б Ş 25

過数量の基本概念を示す断面図、第2図は、本実 施例にかける酸素選択透過膜の SrTiO。 森加の有無 による se かよび so²-の温度依存特性図、第3図は、 同透過膜のガス透過速度を測定する接置の概略断 面図、第4図は、本発明の SrMeO。森加試料の 800 でにかける O₂ ガス透過速度と so²- との関係を示す 図、第5図は、本発明の SrTiO₂ の添加を行なった 試料と行なわない従来の試料についての O₂ ガス透 過速度と so²-との関係の比較図、第6図は、本発 明の他の実施例である Pd 触線添加の有無による se かよび so²- の 偽度 依存特性図である。

1…多孔質セラミック管、2…酸素選択透過膜、 3…ポンプ、4…不能透セラミック支持体。

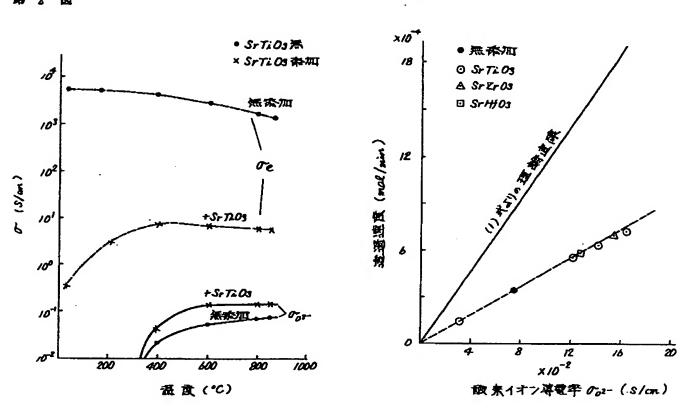
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



盔

×





第 3 図

